中国激光

第13卷 第2期

用互相关法测定锁模 Ar⁺ 激光 脉冲的形状与宽度

的结果仍是 19.7 和8 是相论

关信安 袁树忠 吕福云 (南开大学现代光学研究所)

提要: 使宽度约为 5 ps 的锁模染料光脉冲与锁模 Ar⁺ 光脉冲在 KDP 晶片内 互相关,可以确定 514.5 nm与488.0 nm Ar⁺ 光脉冲宽度约为 210 ps,型状为高斯型。

Measurement of shape and width of mode-locked Ar⁺ laser pulses by cross-correlation method

Guan Xinan, Yuan Shuzhong, Lü Fuyun (Modern Optics Institute, Nankai University)

Abstract: Cross-correlating the mode-locked dye laser pulses and mode-locked Ar⁺ laser pulses in a KDP cristal plate, we determined that the pulse width of mode-locked Ar⁺ laser at 514.5 nm (or 488.0 nm) is about 210 ps and the pulse shape is of Gaussian type.

我们曾用低温下的 SHG 法得到了 514.5 nm 锁模 Ar⁺ 激光脉冲的形状与宽度 的信息^[1],但此法存在以下弱点:1. 所测到 的是光脉冲的自相关函数而并非光脉冲形状 本身,因此在用拟合法确定其形状之前,需假 定光脉冲是对称的^[2],这样就使结果的可靠 性变差;2. 不能用来测定 488.0 nm 锁模 Ar⁺ 激光脉冲的宽度,因为对 488.0 nm 而 言,无论是 ADP 还是 KDP,均不能通过降 温来实现 SHG 相位匹配^[3];3. 所用的降温 及控温装置较复杂。采用互相关法来测量可 以克服这些弱点。

一、测量原理

设光脉冲 I1(t) 与光脉冲 I2(t) 是相关

的,它们的 FWHM 分别为 $\tau_1 \subseteq \tau_2$, 当 $\tau_2 \ll$ τ_1 时, $I_1(t) \subseteq I_2(t)$ 的互相关函数可表示为: $G(\tau) \propto \int_{-\infty}^{+\infty} I_1(t) \cdot I_2(t-\tau) dt$ $\approx \int_{-\infty}^{+\infty} I_1(\tau) I_2(t-\tau) dt$ $= I_1(\tau) \int_{-\infty}^{+\infty} I_2(t-\tau) dt$ $= I_1(\tau) \times \text{Constant} \propto I_1(t)$ (1)

即互相关函数反映了 I_1 随t变化的规律。 在同步泵浦染料激光器中,514.5 nm(或 488.0 nm)光泵脉冲 $I_1(t)$ 与染料脉冲 $I_2(t)$ 显然是相关的,而且 τ_1 为 10^{-10} s数量级, τ_2 为 10^{-12} s数量级,满足 $\tau_2 \ll \tau_{10}$ 因此测出Ar⁺ 激光脉冲与染料激光脉冲的 $G(\tau)$,按(1)式

收稿日期: 1985年1月2日。

它就相当于 I₁(t)本身。

设 $I_1(t)$ 、 $I_2(t)$ 的频率分别为 $ω_1$ 和 $ω_2$, 令它们在 KDP(或 ADP)内通过参量互作用 混频,转换为高频率 $ω_8$ 的辐射 $I_8(t)$,测出 $I_3(t)$ 的平均值与 τ 的关系便得到 $I_1(t)$ 与 $I_2(t)$ 的互相关函数。

二、测量装置及调整要点

所用的测量装置见方框图1。

其中 $I_1(t)$ 与 $I_2(t)$ 均从自制的 NGH-1B 型同步泵浦染料激光器取出,经相对延迟后 由透镜 5 会聚于 KDP 晶片内,以非共线方式 实现混频上转换(0+0→e),如图 2 所示。其 中的 λ_3 、 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_1' 、 ϕ_2' 可由下面的公式计 算出来,计算结果见表 1。



图1 测量装置方框图

 NGH-1B型同步泵浦染料激光器; 2-分束器;
补偿棱镜; 4-可动棱镜; 5-会聚透镜; 6-KDP 晶片; 7-滤光片; 8-光电倍增器; 9-锁相放大器;
10-记录仪; 11-斩波器



表 1

| λ ₁ (nm) | λ ₂ (nm) | λ_3 (nm) | φ1 | ϕ_2 | ϕ_1' | ϕ_2' |
|------------------------|------------------------|------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 514.5 | 580.0 | 272.65 | 4°18′ | 4°48′ | 6°31′ | 7°15′ |
| | 595.0 | 275.92 | 4°36' | 5°24' | 6°58′ | 8°10′ |
| | 610.0 | 279.10 | 4°54′ | 5°51′ | 7°25′ | 8°51′ |
| 488.0 | 580.0 | 265.02 | 3° | 3°30′ | 4°32′ | 5°18′ |
| | 595.0 | 268.11 | 3°30′ | 4°42′ | 5°18′ | 6°39′ |
| | 610.0 | 271.11 | 4° | 4°57′ | 6°4′ | 7°29′ |

 $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \tag{2}$

$$\cos \phi_{1} = \frac{\lambda_{1} \lambda_{3}}{2n_{1}^{0} n_{3}^{\epsilon}} \Big[\Big(\frac{n_{3}^{\epsilon}}{\lambda_{3}} \Big)^{2} + \Big(\frac{n_{1}^{0}}{\lambda_{1}} \Big)^{2} - \Big(\frac{n_{2}^{0}}{\lambda_{2}} \Big)^{2} \Big]$$
(3)
$$\cos \phi_{2} = \frac{\lambda_{2} \lambda_{3}}{2n_{2}^{0} n_{3}^{\epsilon}} \Big[\Big(\frac{n_{3}^{\epsilon}}{\lambda_{3}} \Big)^{2} + \Big(\frac{n_{2}^{0}}{\lambda_{2}} \Big)^{2} - \Big(\frac{n_{1}^{0}}{\lambda_{1}} \Big)^{2} \Big]$$
(4)

 $\lambda_3 =$

 $\sin\phi_1' = n_1^0 \sin\phi_1 \tag{5}$

 $\sin \phi'_2 = n_2^0 \sin \phi_2$ (6) (n_1^0, n_2^0, n_3^0 的计算可参阅文献[4]的经验公 式)

为使通过会聚透镜 5 后, $I_1(t) = I_2(t)$ 射向 KDP 晶片的角度为 $\phi'_1 和 \phi'_2$, $I_1(t)$ 和 $I_2(t-\tau)必须与透镜 5 的光轴在同一平面内,$ $而且它们与光轴的距离 <math>a \ \pi b \ cocords J b$

 $a = f \cdot tg \phi'_1, \ b = f \cdot tg \phi'_2$

(图 3)。因此可通过调整距离 a 和 b 来满足 位相匹配条件,具体办法是用一圆形辅助调 整片,其直径与透镜 5 一样,因此可以认为光 轴是通过其圆心。在离圆心两侧 a 和 b 处各 打一个 $\phi=1$ mm 的孔 A、B,在实验时将此圆 片紧贴在透镜左侧并使之与透镜同心,调整



.97 .

 $I_1(t) 与 I_2(t+\tau)$ 使之分别从孔 A 和 B 中穿 $过,然后取开辅助片,再微调一下 <math>I_1(t)$ 、 $I_2(t+\tau)$ 的位置便很容易捕捉到 混 频上转换现 象。

尽管 $I_1(t) = I_2(t)$ 是相关的,但它们毕 竟来自两个光源,经历的光程是不同的,这是 与自相关不同的地方。为保证在可动棱镜 4 行程范围内, $I_2(t-\tau)$ 能扫过整个 $I_1(t)$ 的轮 廓,设置了一个补偿棱镜 3。它的位置应这 样去调整:将快速光电二极管置于透镜 5 右 侧两光束会聚点上,并用取样示波器观察 $I_1(t) = I_2(t-\tau)$,当可动棱镜 4 置于其行程 中央时,调整补偿棱镜 3 的位置,直到示波器 上 $I_1(t) = I_2(t-\tau)$ 的波形重合为止。把握 这一点是非常重要的,否则即使 ϕ'_1 、 ϕ'_2 调对 了,但因 $I_1(t) = I_2(t-\tau)$ 完全不重合,实验 一开始就不可能捕捉到上转换现象。

因所用的滤光片 7 的透光波段为(276.5 ±5)nm 和 (268.5±5)nm。为使 λ_3 落在 此范围内,据表 1 列的结果,应将 λ_2 调谐到 595.0 nm。

三、测量结果及分析

(1)用同一套装置测量了 I₂(t)的自相
关曲线,如图4所示,计算得到 τ₂~5 ps,满
足 τ₂≪τ₁的要求。

(2)在Ar⁺激光器已处于锁模完全的状态下¹¹,用本方法测到的I₈(t)的平均值与 τ的关系如图5所示,其中。代表测得的数据及其摆动范围(噪声),实线则是按这些数据点而画出的包络线。

i) 根据测量原理及测量结果(1), 该包 络线就相当于锁模 Ar⁺ 激光脉冲 I₁(t)本身;

ii) I₁(t) 的 FWHM, 亦即 τ₁~210 ps,
这与我们用自相关法测得的数据相符合[1]。

iii) 将与 I₁(t) 具有一样幅值及 FWHM
的高斯脉冲数据标绘到图 5 上(用・表示),
发现 I₁(t)除了后沿有少许岐离外,基本上具



有高斯脉冲的形状,这与我们在[1]中得到的 结论也相符合。如果 I₁(t)具有高斯脉冲的形 状,那末根据傅里叶正变换,它的频谱亦即纵 模谱也应该具有高斯形式的包络。早期,我 们曾用扫描干涉仪观察过锁模 Ar⁺ 激光脉 冲的纵模谱^[53],它的包络基本上是高斯型的。 这就是说,频域的测试结果也支持关于锁模 Ar⁺ 激光脉冲具有高斯形状的结论。由此, 在对 Ar⁺ 激光器锁模同步泵浦染料 激光器 作理论分析时,泵浦光脉冲的形状采用高斯 型最为适宜。 (下转第 103 页)



测得 8 分量(光线电矢量垂直入射面)的反射 曲线和 P 分量(光线电矢量在入射面)的反 射曲线。测量每条曲线仅用二分钟,斜入射 比正入射复盖区增宽, 8 分量较 P 分量增高 均与理论上符合,实验结果还与镀膜要求符 合。

我们还进行了衰减全反射谱测定¹¹¹及介 质波导模式色散性质测定¹²¹证实本装置作为 光学测量仪器是方便而有效的。

参考文献

[1] 待发表。 [2] 李瑞镛等;《光学学报》, 1984, 4, No. 1,6.

冲的形状的变化,可首先使锁模 Ar^+ 激光器 处于轻度的失谐状态 (例如将 腔长调 偏约 200 μ m),然后重调染料激光器腔长与之匹 配,以保证 $\tau_2 \ll \tau_1$ 。此时用互相关法测得的 $I_1(t)$ 如图 6 所示,其中。为测得的数据及摆 动范围,虚线是根据这些数据画出的包络,实 线是完全锁模时应具有的高斯型包络。很明 显,锁模不完全的 Ar^+ 激光脉冲的前沿与后 沿是不对称的,而且前沿基本上没有变化但 后沿下降变得比较缓慢,由此 τ_2 从 210 ps 增 至 230 ps。这一结果说明,互相关法对脉冲 的非对称性是非常敏感的,这也是它比自相 关法优越的地方。

参考文献

- [1] 关信安等; 《中国激光》, 1985, 12, No. 5, 308。
- [2] A. W. Smith; Appl. Phys. Lett., 1970, 17, No. 8, 340.
- [3] R. K. Jain; IEEE J. Quant. Electr., 1973, QE-9, No. 8, 859.
- [4] J.E. Midwintes et al.; BJAP, 1965, No. 8, 1135.
- [5] 袁树忠等;《激光》, 1981, 8, No. 1, 35.